

 日本試験機工業会

総会・表彰式・講演会及び懇親会開催要領

日 時：平成29年5月16日(火) 13:00～17:30
場 所：明治記念館 東京都港区元赤坂2-2-23(JR信濃町駅下車徒歩3分)

◇第75回定時総会 13:00～14:00 1F「若竹の間」

1. 開会
2. 会長挨拶
3. 出席者確認, 総会成立宣言
4. 議事録署名人指名
5. 議 事
第1号議案 平成28度事業報告及び決算報告承認の件
第2号議案 平成29年度事業計画案及び予算案審議の件
6. 閉会

◇功労者表彰式 14:10～14:40 1F「かしわ・あやめの間」

1. 開会
2. 会長挨拶
3. 受賞者に賞状及び記念品の贈呈
(1)特別功労者感謝状贈呈
(2) 第43回試験機事業功労者表彰
(3) 受賞者代表の謝辞
4. 閉会・・・終了後中庭にて記念撮影(雨天の場合は室内)

◇特別講演会 14:50～15:50 1F「若竹の間」

講師 :岡 実 :オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
商品事業本部 コントローラ事業部 ビルプロコントローラPMG 主査

演題:「IoTにおける製造現場革新 ～オムロンの取り組みと事例～

講演要旨:製造現場のIoT化に必要なものは「データの発生源」、「データの収集法」、「データの利用率」の3つである。製造現場に立脚したオムロンは、最新技術やグローバルスタンダード技術を活用しながら制御進化と共にIoTに取り組み、商品化している。

自社工場のIoT化の取り組み事例や、今後の製造現場におけるデータ活用の展望について紹介する。

◇定例懇親会 16:00～17:30 1F「芙蓉の間」

1. 開会挨拶・・・日試工会長
2. 来賓挨拶・・・経済産業省
3. 乾 杯・・・日試工役員
4. 中 締 め・・・日試工副会長

(例年より30分開始時刻が早まっています)